BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

102 28 810.0

Anmeldetag:

27. Juni 2002

Anmelder/Inhaber:

Rohde & Schwarz GmbH &Co KG, München/DE

Bezeichnung:

Mikrowellen-Schaltung mit beleuchteten Feldeffekt-

Transistoren

IPC:

H 03 H 11/24

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 18. Juli 2003

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

EPX.

Eloeri

Mikrowellen-Schaltung mit beleuchteten Feldeffekt-Transistoren

Die Erfindung betrifft eine Mikrowellen-Schaltung mit 5 Feldeffekt-Transistoren, die insbesondere aber nicht ausschließlich als Dämpfungsschaltung ausgebildet ist.

z.B. Dämpfungsschaltungen werden in der Hochfrequenztechnik für Meßzwecke und zur Pegelregelung in Mobilfunkgeräten Sendeanlagen und eingesetzt. beispielsweise Meßreihen mit verschiedenen veränderlichen schnell durchfahren Parametern zu können, müssen die Dämpfungsschaltungen bzw. die in ihnen zum Einsatz kommenden Dämpfungsglieder sehr schnell schalten können und einen großen Dynamikbereich aufweisen.

Beispielsweise ist aus der US 5,157,323 eine solche Dämpfungsschaltung bekannt. Das dort offenbarte digital ansteuerbare Dämpfungsglied ist mit Feldeffekt-Transistoren als Schaltelementen aufgebaut.

Nachteilig bei der aus der US 5,157,323 hervorgehenden Dämpfungsschaltung ist die relativ lange Schaltzeit der Feldeffekt-Transistoren.

25

10

15

20

Es ist daher Aufgabe der Erfindung eine schnelle auf einem Halbleiterchip integrierbare elektronische Mikrowellen-Schaltung mit Feldeffekt-Transistoren aufzuzeigen.

30 Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine elektronische Mikrowellen-Schaltung nach den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Erfindungsgemäß werden die auf dem Halbleiterchip 35 integrierten Feldeffekt-Transistoren durch eine Lichtquelle mit Licht bestrahlt, wobei ein mikrowellendichtes Gehäuse, welches zur Abschirmung von Mirkowellenelektromagnetischen Wellen dient, die Schaltung und die Lichtquelle oder einen der Lichtquelle

zugeordneten Lichtwellenleiter mikrowellendicht abschließt.

Feldeffekt-Transistoren lassen sich bekanntermaßen sehr Halbleiterchip realisieren. einem hinaus benötigen sie nur sehr wenig Steuerleistung. Die Belichtung der Feldeffekt-Transistoren erfindungsgemäße Folge, daß Störstellen, welche an den hat Halbleitergrenzflächen insbesondere unterhalb der Gate-10 Elektrode auftreten und negativen Einfluß Schaltzeiten der Feldeffekt-Transistoren haben, schneller umgeladen werden. Der negative Einfluß der Störstellen ist bei MESFET-Bauelementen als Gate-Lag-Effekt bekannt und wird als äußerst langsame Änderung des Bahnwiderstandes meßbar. Ursache ist die langsame Auf- bzw. Entladung der 15 Oberflächenstörstellen der Source-Gate-Strecke Gate-Drain-Strecke. Durch die erfindungsgemäße Beleuchtung der Feldeffekt-Transistoren werden Elektronen-Loch-Paare erzeugt, welche die in den Störstellen gefangenen Ladungen 20 neutralisieren. Durch die erfindungsgemäße Beleuchtung der Gate-Lag-Effekt unterdrücken und die sich Schaltzeit um den Faktor 10 - 100 verkürzen.

Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Weiterbildung der Erfindung Gemäß einer werden Feldeffekt-Transistoren als MESFET (Metall-Halbleiter-FET), die als Gate-Kanal-Übergang einen Metall-Halbleiter-Übergang ohne Oxid verwenden, insbesondere als GaAs-30 MESFET, die auf einem Gallium-Arsenidalso Substrat aufgebaut sind, ausgeführt. Sie sind bekannt für ihre hervorragenden Hochfrequenzeigenschaften.

35 Gemäß einer weiteren Weiterbildung bestrahlt die die Feldeffekt-Transistoren mit Lichtquelle also mit einem Licht bestehend polychromatischen Licht, mehreren Wellenlängen oder einem oder mehreren Wellenlängenbereichen. Es ist dadurch möglich, einfache

Lichtquellen einzusetzen. kostengünstige Die der Lichtquelle als Leuchtdiode Ausführung (LED) ist vorteilhaft, LEDs sehr langlebig, verlustarm da und kostengünstig sind. Durch die Ausführung der als Surface Mounted Device (oberflächenmontiertes Bauelement, noch die kann überdies Montagefreundlichkeit Vorteilhaft verbessert werden. ist außerdem der Lichtquelle Halogen-, Xenonoder Leuchtmittel Gasentladungs-Leuchtmittel oder Laser zu verwenden, diese hohe Lichtstärken und hohe Lichtausbeuten zulassen.

10

15

20

30

ebenfalls die der Lichtquelle Vorteilhaft ist von abgegebene Strahlung mittels eines Lichtwellenleiters auf die Feldeffekt-Transistoren zu lenken. Dadurch kann die den Feldeffekt-Transistoren Lichtquelle fernab von angebracht werden. In dieser Weise kann die Platzierung Lichtquelle flexibler gewählt werden oder Lichtquelle kann gänzlich außerhalb des Gehäuses angebracht werden. Die von der Lichtquelle abgegebene Verlustleistung kann damit die auf dem Halbleiterchip integrierte Schaltung nicht mehr beeinflussen. Außerdem erhöht sich damit die Montagefreundlichkeit erheblich.

störender Mikrowellen-Strahlung Das zum Schutz vor vorteilhafterweise Gehäuse ist vorgesehene lichtundurchlässig und/oder luftdicht gestaltet. Störende Lichteinflüsse von außen können so vermieden werden, womit gleichzeitig die Bestrahlungsintensität der Feldeffekt-Transistoren besonders einfach und genau gesteuert werden kann. Der luftdichte Abschluß des Gehäuses gewährleistet daß keine Fremdkörper in das anderem, eindringen können und sich beispielsweise abschattend über die Feldeffekt-Transistoren legen können.

35 mehrteilige Gehäuseausführung bietet hinsichtlich Eine Reparaturfreundlichkeit, Montageund sowie Vorteile, da beispielsweise Konstruktion Hochfrequenzbereich Gleichstrombereich und in räumlich getrennten Kammern aufgebaut werden können.

Die Anbringung der Lichtquelle auf einer Leiterplatte, welches auf dem Substrat mittels Stützkörper über Halbleiterchip angebracht ist, stellt eine besonders einfach und damit kostengünstige Konstruktionsvariante dar. Diese kann noch verbessert werden, indem Stützkörper zur Funktion der Schaltung beitragen, sie beispielsweise als Vorwiderstände zum Betreiben der Lichtquelle ausgebildet sind.

10

5

Die Erfindung wird nachstehend anhand einer schematischen Zeichnung an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Übereinstimmende Bauteile sind dabei mit übereinstimmenden Bezugszeichen versehen. In der Zeichnung zeigen:

15

20

25

- Fig. 1 den schematisch dargestellten Aufbau einer erfindungsgemäßen Mikrowellen-Schaltung und die räumliche Zuordnung der Bauelemente in einem mehrteiligen Gehäuse entsprechend einem ersten Ausführungsbeispiel;
- Fig. 2 den schematisch dargestellten Aufbau einer erfindungsgemäßen Mikrowellen-Schaltung und die räumliche Zuordnung der Bauelemente in einem Gehäuse mit einem Lichtwellenleiter entsprechend einem zweien Ausführungsbeispiel;
- Fig. 3 den schematisch dargestellten Aufbau einer erfindungsgemäßen Mikrowellen-Schaltung mit 30 einer SMD-Leuchtdiode und die räumliche Bauelemente entsprechend Zuordnung der einem dritten Ausführungsbeispiel und
- Fig. 4 das Prinzipschaltbild einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Mikrowellen-Schaltung in Form einer Dämpfungsschaltung.
 - Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel der elektronischen Mikrowellen-Schaltung 1. Ein kastenförmiges

in Schnittdarstellung gezeichnetes Gehäuse 6 besteht aus einem unteren Gehäuseteil 6a und einem oberen Gehäuseteil 6b, wobei das untere Gehäuseteil 6a ein plattenförmiges Substrat 5a umschließt. Halbleiterchip Der 2, beispielsweise einer darauf integrierten ist auf dem Substrat Dämpfungsschaltung, 5a montiert, wobei er über Kontaktdrähte 4 mit nicht dargestellten, auf dem ersten Substrat 5a verlaufenden Leiterbahnen verbunden ist. Eingang E und Ausgang A der auf dem Halbleiterchip 2 10 integrierten Schaltung sind durch das untere Gehäuseteil 6a hindurch mikrowellendicht nach außen geführt.

Die beiden kastenförmigen Gehäuseteile 6a, 6b sind nach außen mikrowellendicht verbunden, durch ein Deckelteil 6c verschlossen und innerhalb durch einen Boden 13 des oberen Gehäuseteils 6b voneinander getrennt, wobei der Boden 13 eine dem unteren Gehäuseteil 6a zugewandte Ausnehmung 17 aufweist, die sich über einen Großteil der Fläche des Bodens 13 erstreckt und in der ein mattenähnlicher Dämpfungskörper 11 zur Dämpfung von im unteren Gehäuseteil 6a auftretenden elektromagnetischen Wellen eingefügt ist.

15

20

Im Boden 13 und im Dämpfungskörper 11 befindet sich eine Öffnung 14, durch welche die elektrischen Anschlüsse einer als Leuchtdiode 7 ausgeführten Lichtquelle 3 geführt sind. 25 Die Leuchtdiode 7 ist dabei auf einer sich im oberen Gehäuseteil 6b auf dem Boden 13 angebrachten Leiterplatte befestigt und steht mit auf der Leiterplatte befindlichen nicht dargestellten Leiterbahnen in 30 elektrischem Kontakt. Der lichtemittierende Teil der Leuchtdiode 7 ist im unteren Gehäuseteil 6a über der dem des Halbleiterchips Substrat 5a abgewandten Seite 2 bestrahlt Halbleiterchip angebracht und auf dem 2 Feldeffektintegrierte, in Fig. 4 dargestellte, 35 Transistoren T1 -T12. Die Bestrahlung der Feldeffekt-T12 Transistoren T1 hängt aufgrund lichtundurchlässigen Gehäuses 6 im wesentlichen nur von den Eigenschaften der Leuchtdiode 7, ihrer räumlichen Anordnung und ihrer elektrischen Ansteuerung ab. Dadurch

kann die Bestrahlung sehr genau und einfach gesteuert werden.

Auf der Leiterplatte 5b befinden sich auch andere elektronische Bauelemente 9, wie beispielsweise Vorwiderstände zum Betreiben der Leuchtdiode 7. elektrische Leitung 10 dient in diesem Ausführungsbeispiel zur Leistungsversorgung der Leuchtdiode 7 und ist durch eine mikrowellendichte Durchführung 12, welche sich im oberen Gehäuseteil 6b befindet, geführt. Die Dichtheit der Durchführung 12 gegenüber Mikrowellen wird beispielsweise erreicht durch die Beschränkung Durchführungsdurchmessers auf Maße, die deutlich unterhalb Wellenlänge der kleinsten verwendeten elektronischen Mikrowellen-Schaltung 1 liegen. Auch eine Verlängerung der Durchführung oder entsprechende des Formgebung Verlaufs der Durchführung signaldämpfend wirken und somit die Mikrowellendichtheit verbessern. Gegebenenfalls kann es nötig sein, die beiden Gehäuseteile ба 6b mikrowellendicht gegeneinander abzudichten, wobei dann für die Öffnung 14 die gleichen Maßnahmen wie für die Durchführung 12 getroffen werden und die elektrischen Anschlüsse der Leuchtdiode 7 durch die Öffnung 14 elektrisch isoliert geführt sind.

25

5

10

15

20

2 zeiqt ein weiteres Ausführungsbeispiel erfindungsgemäßen Mikrowellen-Schaltung 1 mit kastenförmigen Gehäuse 6, welches das erste plattenförmige Substrat 5a mit dem darauf angeordneten Halbleiterchip 2 mikrowellendicht umfaßt, wobei der Halbleiterchip 2 mit nicht dargestellten Leiterbahnen auf dem Substrat 5a über Kontaktdrähte 4 elektrisch leitend verbunden ist. Eingang E und Ausgang A der Mikrowellen-Schaltung 1 sind durch das Gehäuse 6 mikrowellendicht nach außen geführt.

35

30

Die in diesem Ausführungsbeispiel als Leuchtdiode 7 ausgeführte Lichtquelle 3 ist außerhalb des Gehäuses 6 angeordnet und ist mit einem Lichtwellenleiter 8 so verbunden, daß ein Großteil des von der Lichtquelle 3

emittierten Lichtes in den Lichtwellenleiter 8 gelangt. Der Lichtwellenleiter 8 ist durch eine Seite des Gehäuses und dem dort angebrachten mattenähnlichen 11 mikrowellendicht Dämpfungskörper durch Durchführungsöffnung 16 geführt, welche der dem Substrat 5 5a abgewandten Seite des Halbleiterchips 2 gegenüberliegt, wobei der Lichtwellenleiter 8 vorzugsweise kurz vor dem Halbleiterchip 2 endet.

Die Mikrowellendichtheit der Durchführungsöffnung 16 10 wie in Fig. 1 bereits beschrieben realisiert. Dabei der Durchmesser der Durchführungsöffnung 16 so klein daß die dimensioniert. untere Grenzfrequenz der Hohlleiter wirkenden Durchführungsöffnung 16 oberhalb der maximalen Nutzfrequenz der Mikrowellen-Schaltung 1 liegt. 15 Der Lichtwellenleiter 8 kann auch in ein am Gehäusedeckel 6c angebrachtes Metallrohr integriert sind, welches die Lichtwellenleiters Endposition des über dem Halbleiterchip 2 festlegt. Vorzugsweise hat dann das Rohr 20 so kleinen Durchmesser, daß das Rohr Lichtwellenleiter - als Dielektrikum betrachtet - einen Hohlleiter bilden, der eine untere Grenzfrequenz hat, die oberhalb der maximal auftretenden Nutzfrequenz Mikrowellen-Schaltung 1 liegt. Der Vorteil der Anordnung 25 der Lichtquelle 3 außerhalb des Gehäuses 6 liegt vor allem in der Einsatzmöglichkeit leistungsstärkerer Lichtquellen 3.

zeiat ein der Fig. 2 weitgehend ähnliches 30 Ausführungsbeispiel ohne Lichtwellenleiter Durchführungsöffnung 16. Jedoch ist im Gehäuse 6 über der dem Substrat 5a abgewandten Seite des Halbleiterchips 2 eine Leiterplatte 5c angeordnet. Die Leiterplatte 5c ist zweier Stützkörper 15 auf dem Substrat 5a 35 befestigt und trägt eine Leuchtdiode 7 in SMD-Bauform, Leiterplatte weiterhin die 5c eine nicht dargestellte Schaltung zum Betrieb der Leuchtdiode trägt.

Prinzipschaltbild zeigt das einer in mit 1 bezeichneten Gesamtheit erfindungsgemäßen Mikrowellen-Schaltung elektronischen der Ausführungsform einer Dämpfungsschaltung. Die Mikrowellen-Schaltung 1 umfaßt ein Gehäuse 6, welches eine auf einem Halbleiterchip 2 integrierte Kettenschaltung von Eingang Ε und Ausgang Α angeordneten Dämpfungsgliedern D1 und D2 mikrowellendicht umschließt. Der Eingang E und der Ausgang A der Mikrowellen-Schaltung 1 sind vom Halbleiterchip 2, durch das Gehäuse 6 nach außen geführt.

Eine Lichtquelle 3 die in diesem Beispiel als Leuchtdiode 7 ausgeführt ist, bestrahlt die auf dem Halbleiterchip 2 integrierten Feldeffekt-Transistoren T1 - T12 mit Licht polychromatischer Wellenlänge.

Das Dämpfungsglied D1 ist als T-Schaltung ausgebildet und besteht aus mehreren Widerständen R1 bis R4, die jeweils mittels den Feldeffekt-Transistoren bis **T7** verschiedenen Widerstandswerten schaltbar sind. Das zweite Dämpfungsglied D2 ist als Doppel-Pi-Glied ausgebildet und besteht aus mehreren Widerständen R5 bis R10, die wiederum mittels den Feldeffekt-Transistoren Т8 bis T12 zu verschiedenen Widerstandswerten zusammenschaltbar Die Widerstände mit gleicher Indexbezeichnung sind jeweils gleich groß dimensioniert. Die Feldeffekt-Transistoren mit gleicher Indexbezeichnung werden jeweils gleichzeitig einoder ausgeschaltet.

30

35

10

15

20

25

Die Feldeffekt-Transistoren T3 und T9 der Dämpfungsglieder D1 und D2 dienen dazu, den dämpfenden Teil jeweils vom Signalpfad wegzuschalten. Vorzugsweise sind zum gleichen Zweck noch die zusätzlichen Feldeffekt-Transistoren T1 und T8 vorgesehen, die eine bessere Anpassung gewährleisten, wenn die O dB-Zustände der Dämpfungsglieder (D1, D2) eingeschaltet werden.

Ε und Ausgang G des Zwischen Eingang ist ein Feldeffekt-Transistor Dämpfungsgliedes D1 T2 angeordnet. Das T-Glied ist auf drei unterschiedliche Widerstandswerte umschaltbar. Der linke und rechte Teil des Längszweiges zwischen Eingang E und Verbindungspunkt F 5 bzw. Verbindungspunkt F und Ausgang G besteht jeweils aus Parallelschaltung eines Widerstandes R1, eines Widerstandes R2 und Reihenschaltung eines Feldeffekt-Transistors T4 sowie eines den Widerstand R1 überbrückenden Feldeffekt-Transistors T5. 10 Der Querzweig T-Gliedes besteht aus der Parallelschaltung eines Widerstandes R3, einer diesen überbrückenden Widerstandes R4 mit Feldeffekt-Reihenschaltung eines eines überbrückenden Feldeffekt-Transistor T6 sowie Transistors T7. Der größte Widerstand des Längszweiges des 15 bestimmt Dämpfungsgliedes D1 wird durch die Ein Reihenschaltung der Widerstände R1. Widerstand wird dadurch eingestellt, daß parallel Widerstand R1 mittels des Feldeffekt-Transistors T4 der 20 Widerstand R2 geschaltet wird. Der kleinste Widerstand wird eingestellt durch die Parallelschaltung von R1, R2 und der Source-Drain-Strecke des Feldeffekt-Transistors T5. Durch geeignete Wahl des Feldeffekt-Transistors T5 und übrigen Widerstände R1 bis R4 können so die der verschiedensten gewünschten Widerstandswerte eingestellt 25 werden. Der Source-Drain-Widerstand Feldeffekttransistors liegt beispielsweise zwischen zwei und zwanzig Ohm, die Widerstandswerte der Widerstände R1 in diesem Ausführungsbeispiel bis R4 liegen in der 30 Größenordnung von 10 bis 500 Ohm.

Mit dem so konfigurierten Dämpfungsglied D1 können mit folgender Schaltung die Dämpfungswerte 0, 5, 10 und 15 dB eingeschaltet werden:

35

0 dB: T2 ist eingeschaltet, alle anderen Feldeffekt-Transistoren sind ausgeschaltet. Für Dämpfung: T2 ausgeschaltet und T1 bzw. T3 eingeschaltet.

dB: Längszweig wird der kleinste Widerstand Ιm eingeschaltet, im Querzweig der größte, das bedeutet, daß 5 Т5 eingeschaltet und Т6 und **T**7 jeweils ausgeschaltet sind.

10 dB: T4 und T6 sind eingeschaltet, T5 und T7 sind 10 ausgeschaltet.

15 dB: T4 und T5 sind ausgeschaltet, T6 und T7 sind eingeschaltet.

15 Im Dämpfungsglied D2 sind auf ähnliche Weise verschiedene Widerstandswerte mit zwei Schaltzuständen für die Doppel-Pi-Schaltung wählbar. Der Längszweig des Doppel-Pi-Gliedes zwischen Eingang G und Ausgang A bzw. zwischen den beiden Längstransistoren T8 besteht aus der Reihenschaltung der 20 beiden Widerstände R5. Parallel zu diesen ist jeweils die Widerstandes Reihenschaltung eines R7 und Feldeffekt-Transistors T11 angeordnet. Die drei Querzweige des Doppel-Pi-Gliedes bestehen aus den Widerständen R6 und Widerständen R9. Parallel zu den R6 ist die 25 Reihenschaltung eines Widerstandes R8 und Feldeffekt-Transistors T12 angeordnet. Parallel zum Widerstand R9 des mittleren Querzweiges ist die Reihenschaltung Widerstandes R10 und eines Feldeffekt-Transistors T12 angeordnet. Die Querzweige sind über die Transistoren T9 30 jeweils an Masse geschaltet. Für die Einstellung Durchqanqsdämpfung (0 dB) ist im Dämpfungsqlied D2 Stelle nur eines einzigen Feldeffekt-Transistors eine aus drei Feldeffekt-Transistoren T9 und T10 bestehende T ~ Konfiguration vorgesehen. Für die Durchgangsdämpfung ist 35 der gegen Masse geschaltete Transistor T9 nichtleitend und Dämpfungsglied D2 wird damit zwischen den Schaltungspunkten G und A durch die Reihenschaltung der beiden Transistoren T10 überbrückt. Bei nichtleitenden Transistoren T10 und Einstellung der verschiedenen

Dämpfungswerte durch die Widerstände R5 bis R10 ist der Transistor T9 leitend gegen Masse, hierdurch wird die Isolation der Überbrückung erhöht und das Dämpfungsglied D2 kann für höhere Dämpfungswerte dimensioniert werden.

5

20

25

30

Mit dieser Schaltungskonfiguration des Dämpfungsgliedes D2 können wieder folgende Dämpfungswerte 0, 20 und 30 dB eingestellt werden:

10 0 dB: T10 eingeschaltet, alle anderen Feldeffekt-Transistoren ausgeschaltet.

Für Dämpfung: T10 ausgeschaltet, T8 und T9 eingeschaltet.

15 20 dB: T11 eingeschaltet, T12 ausgeschaltet.

30 dB: T11 ausgeschaltet, T12 eingeschaltet.

Das Dämpfungsglied D1 ist also insgesamt zwischen niedrigen Dämpfungswerten 0/5/10/15 dB umschaltbar, folgende Dämpfungsglied D2 zwischen Dämpfungswerten 0/20/30 dB, so daß die Gesamtanordnung der beiden in Reihe geschalteten Dämpfungsglieder D1 und D2 dB-Schritten zwischen und 45 insqesamt in umschaltbar ist. Die Durchgangsdämpfung wird nur durch die beiden Überbrückungs-Feldeffekt-Reihenschaltung der Transistoren T2 bzw. T9/T10 bestimmt und ihr Wert liegt in der Größenordnung unterhalb von 2 dB. Die einzelnen Feldeffekt-Transistoren werden durch eine nicht Steuerschaltung dargestellte so gesteuert, daß die verschiedenen oben erwähnten Schaltkonfigurationen Widerstände entstehen. Die beiden Dämpfungsglieder D1 und D2 werden dabei jeweils getrennt voneinander eingestellt.

Ansprüche

1. Elektronische Mikrowellen-Schaltung (1) mit Feldeffekt-

5 Transistoren (T1 - T12), welche auf zumindest einem Halbleiterchip (2) integriert sind,

gekennzeichnet durch,

eine Lichtquelle (3), die die Feldeffekt-Transistoren (T1 - T12) mit Licht bestrahlt und ein Gehäuse (6), das den

- 10 Halbleiterchip (2) und die Lichtquelle (3) oder einen mit der Lichtquelle (3) verbundenen Lichtwellenleiter (8) mikrowellendicht abschließt.
 - 2. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach Anspruch 1,
- 15 dadurch gekennzeichnet,

daß die Feldeffekt-Transistoren (T1 - T12) MESFET, insbesondere GaAs-MESFET, sind.

3. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach Anspruch 1 20 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Lichtquelle (3) die Feldeffekt-Transistoren (T1 - T12) mit polychromatischem Licht bestrahlt.

25 4. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Lichtquelle (3) aus einer oder mehreren Leuchtdioden (7) besteht.

nach

einem

Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet,

30

daß die Lichtquelle (3) aus einem Xenon-, Halogen- oder 35 Gasentladungs-Leuchtmittel oder einem Laser besteht.

Elektronische Mikrowellen-Schaltung

6. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,

daß ein Lichtwellenleiter (8) wenigstens einen Teil der von der Lichtquelle (3) abgegebenen Strahlung auf die Feldeffekt-Transistoren (T1 - T12) lenkt.

5 7. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,

daß die Lichtquelle (3) außerhalb des Gehäuses (6) angeordnet ist.

10 8. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

daß die zumindest eine Leuchtdiode (7) als SMD-Bauelement (Surface Mounted Device) ausgeführt ist.

15 9. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Gehäuse (6) lichtundurchlässig und/oder luftdicht ist.

20

10. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,

daß die elektronische Mikrowellen-Schaltung (1) eine 25 Dämpfungsschaltung bildet.

11. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,

daß zwischen einem Eingang (E) und einem Ausgang (D1, 30 zumindest zwei Dämpfungsglieder D2) in geschaltet sind, deren Dämpfung durch das Verbinden von mehreren Widerständen (R1 - R11) mittels Feldeffekt-Transistoren (T1 -T12) zu T-, überbrückte T-, Pi-, Doppel-Pioder Doppel-T-Schaltungen zwischen 35 verschiedenen Werten umschaltbar ist.

12. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,

daß die elektronische Mikrowellen-Schaltung (1) eine oder mehrere Umschalte-Schaltungen bildet, insbesondere eine oder mehrere Anordnungen von SPDT-Schaltungen (Single Port Double Throw).

5

13. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach Anspruch 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Gehäuse (6) aus einem unteren Gehäuseteil (6a) und 10 einem oberen Gehäuseteil (6b) besteht.

14. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,

daß der Halbleiterchip (2) auf einem im unteren 15 Gehäuseteil (6a) angebrachten Substrat (5a) montiert ist.

15. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach Anspruch 13 oder 14.

dadurch gekennzeichnet,

- 20 daß die Lichtquelle (3) auf einer im oberen Gehäuseteil (6b) angebrachten Leiterplatte(5b) montiert ist.
 - 16. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
- 25 dadurch gekennzeichnet,

daß auf einem im Gehäuse (6) angebrachten Substrat (5a) Halbleiterchip (2) montiert ist und über dem Leiterplatte(5c) (2) Halbleiterchip eine mit der Lichtquelle (3) mittels zumindest eines Stützkörpers (15)

- 30 auf dem Substrat (5a) montiert ist.
 - 17. Elektronische Mikrowellen-Schaltung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,

daß der zumindest eine Stützkörper (15) ein elektronisches 35 Bauelement (9), insbesondere ein Vorwiderstand, ist.

Zusammenfassung

Mikrowellen-Schaltung (1) Eine elektronische mit Feldeffekt-Transistoren welche auf zumindest einem Halbleiterchip (2) integriert sind, weist eine Lichtquelle die die Feldeffekt-Transistoren bestrahlt und ein Gehäuse (6), das den Halbleiterchip (2) und die Lichtquelle (3) oder einen mit der Lichtquelle (3) Lichtwellenleiter (8) mikrowellendicht verbundenen 10 abschließt.

(Fig.1)







